

115 學年工學院碩士在職專班 (762) 半導體材料與製程設備組口試時間順序表

順序	考生編碼	時間	順序	考生編碼	時間
1	7620002	9:00	23	7620047	10:50
2	7620004	9:05	24	7620051	10:55
3	7620007	9:10	25	7620052	11:00
4	7620008	9:15	26	7620054	11:05
5	7620010	9:20	27	7620059	11:10
6	7620011	9:25	28	7620061	11:15
7	7620013	9:30	29	7620063	11:20
8	7620014	9:35	30	7620065	11:25
9	7620017	9:40	31	7620068	11:30
10	7620018	9:45	32	7620069	11:35
11	7620021	9:50	33	7620072	11:40
12	7620022	9:55	34	7620073	11:45
13	7620023	10:00	35	7620074	11:50
14	7620027	10:05	36	7620076	11:55
15	7620029	10:10	37	7620086	13:00
16	7620034	10:15	38	7620087	13:05
17	7620035	10:20	39	7620091	13:10
18	7620037	10:25	40	7620092	13:15
19	7620039	10:30	41	7620093	13:20
20	7620040	10:35	42	7620095	13:25
21	7620041	10:40	43	7620105	13:30
22	7620044	10:45	44	7620113	13:35

備註

- 口試時間：115 年 3 月 21 日(六)上午 9:00 開始，請依序進行口試。口試方式以口頭報告為主，輔以口試委員問答。（因時間因素，不可使用筆記型電腦。）如有準備簡報檔(非必要)，簡報檔請於 3 月 18 日（三）下午 3:00 前逕自上傳至本專班系統(僅接受 pptx 檔)，網址：<https://poe.nycu.edu.tw/candidate/>。帳號：考生編號；密碼：e-mail(考生報名時所填之 e-mail)。檔名請一律使用考生編號命名(例如：7620001.pptx)。檔案上傳前，請務必進行掃毒。謝謝您的合作!!!)
- 當天如有準備個人資料者，請準備 4 份！
- 報到地點：工程五館 436 室。上列口試預定時間僅供參考，請務必於預定口試報到時間前提早至少 30 分鐘至工程五館 436 室報到及等候口試，如遇缺考將順位遞補。屆時會有專責人員通知進行口試。逾時未參加複試者，以放棄資格論。
- 聯絡人：03-513-1261 吳小姐，傳真：03-571-8908、專班網址：https://poe.nycu.edu.tw/domain_04.aspx